# 並列ミニチャネル内鉛直上昇蒸発流の相分布に関する研究

### 神戸大学 清原圭太,赤坂奎茉 村川英樹,杉本勝美,浅野等



### 研究背景

LNG気化器や水素ステーションで使用される熱交換器の 高性能化、コンパクト化が求められている.

# 拡散接合マイクロチャネル熱交換器



高温側と低温側の並列流路板を交互に 積層し拡散接合法によって結合した熱 交換器

http://www.kobelco.co.jp/products/ecmachinery/dche/overvi ew.html **従来と比較して** ・優れた耐圧性

高い伝熱面積密度

### 研究背景



### 蒸発器として使用する場合

**不均一な熱流束分布**によって流路ごとに相変化量に違いがでることが予想される.

相変化量の違いが流路間での圧力損失の違いを生み, 流路に均一に冷媒が流れず,熱交換性能が下がること が懸念される.



# 流路形状による偏流改善効果



# 並列ミニチャネル鉛直上昇二相流の相分布に及ぼす 熱流束分布および冷媒流路形状の影響を明らかにする



ヒーター加熱による等熱流束条件で実験を行い, ボイド率分布の可視化・計測結果から流路形状の影響を評価した.

## 実験装置(ヒーター加熱)



# 熱交換試験部





被射体 (試験部) 00 シンチレーター 中性子ビーム 水素原子で大きく減衰 中性子線を可視光に変換

シンチレーター上の可視画像を撮影

冷却型CCDカメラ

### 冷却型CCDカメラ(Andor iKon-L936)

画素数	2048 × 2048 pixel	
レンズ	200 mm	
f値	4.0	
露光時間	8 s	(
撮影枚数	3枚	(ミー ホワイ
画素寸法	56 µm (流路幅:1.7mm)	

(ミニマム処理による ホワイトノイズの除去)

### 中性子ラジオグラフィによるボイド率計測

原画像



$$\delta:物体の厚さ $ho:密度 $\mu_m$ :質量減衰係数$$$

#### 画像の輝度値から減衰した中性子の情報を得ることができる

中性子の減衰の式  $I(x,y) = I_0(x,y) \exp[-\rho_m \mu_m \delta(x,y)]$ 輝度値 S(x,y) = G(x,y)I(x,y) + O(x,y)

#### ボイド率は3条件の輝度値の比較演算で算出

✓ 蒸気で満たされている場合  $S_{empty}(x,y) = Gexp(-\rho_w \mu_{mw} \delta_w(x,y)) + O(x,y)$ ✓ 気液二相流の場合  $S_n(x,y) = Gexp(-\rho_w \mu_{mw} \delta_w(x,y) - \rho_L \mu_{mL} \delta_L(x,y)) + O(x,y)$ ✓ 液で満たされている場合  $S_{full}(x,y) = Gexp(-\rho_w \mu_{mw} \delta_w(x,y) - \rho_L \mu_{mL} \delta_{full}(x,y)) + O(x,y)$ 

### 中性子線照射方向の平均ボイド率

ニ相流での液厚さ  

$$\delta_{full}(x,y) = \frac{1}{\rho_L \mu_{mL}} ln\left(\frac{S_{empty}(x,y) - 0}{S_{Full}(x,y) - 0}\right)$$
  
液単相流での液厚さ  
(=流路厚さ)  
 $\delta_L(x,y) = \frac{1}{\rho_L \mu_{mL}} ln\left(\frac{S_{empty}(x,y) - 0}{S_n(x,y) - 0}\right)$   
ボイド率  
(=流路内の蒸気  
の体積割合)  
 $\alpha(x,y) = 1 - \frac{\delta_L(x,y)}{\delta_{full}(x,y)} = 1 - \frac{ln\left(\frac{S_{empty}(x,y) - 0}{S_n(x,y) - 0}\right)}{ln\left(\frac{S_{empty}(x,y) - 0}{S_{full}(x,y) - 0}\right)}$   
ボイド率分布

# ヒーターの加熱量の設定

流体加熱実験の熱交換量に基づきヒーター加熱量を決定



	加熱媒体(FC3283)の 質量流束 [kg/m²⋅s]		
	921	2947	
ストレート			
パーフォレートA			
パーフォレートB	•	•	
オフセット			

熱通過率が加熱媒体側熱伝達律速であったため 流路形状および冷媒流量の影響がほとんど確認されず

	質量流束	50,100, 300, 500 kg/(m²s)
冷媒条件	入口サブクール度	2±0.3 , <mark>5±0.3 K</mark>
	飽和温度	27.8 <b>~</b> 28.3 ℃
加熱条件 (熱流束)		200, 600 W (45,134 kW/m²)

### ボイド率分布(ストレート型200W)



0 Void fraction 0.1

### ボイド率分布(ストレート型600W)





### ボイド率分布(パーフォレート型200W)



1.0

Void fraction

0

### ボイド率分布(パーフォレート型600W)





# ボイド率分布(オフセット型200W)



1.0

Void fraction

0

# ボイド率分布(オフセット型600W)





入ロサブクール,並列ミニチャネル流路内冷媒沸騰流に対し, ヒーターによる等熱流束加熱条件でのボイド率分布を評価した.

✓ ストレート型流路では特定の流路が液単相流となる様子が確認された.

✓ パーフォレート型およびオフセット型流路による偏流改善効果が確認された.

ボイド率分布から沸騰開始点を特定し、リブ分断部との相関を評価する.

壁面を透明素材とした流動可視化実験を行い、振動流の有無を評価する.